公開実用 昭和 58— 64731







(¥ 4.700.-)

绿 願 (5) … 実用 登 新 案

昭和56年

特許庁長官殿

1. 考案の名称

2. 考 案

> モリグチ シケイハンホンドオリ チョウメ パンチ守口 市京阪本通2丁目18番地 住 所 サンコーデン キ 三 洋 電 機 株 式 会 社 内

氏 名 井

3. 実用新案登録出願人

守口市京阪本通2丁目18番地 住 所

(188) 三洋電機株式会社 名 称

> 代 表 者 井 植 黨

4. 化 理 人

> 守口市京阪本通2丁目18番地 住所

> > 三洋電機株式会社内

弁理士 (8550) 佐 氏 名

- 連絡先:電話(東京)836-車車は砂節センター駐在 鎌田



56. 8 31

56-128475

BEST AVAILABLE COPY

309

- 1. 考案の名称 電子ビーム解光用マスク
- 2. 契用新案登録請求の範囲
- 1) レジスト膜を電子ピームで照射して所望のパターンを描画する為に用いる電子ピーム路光用マスクに於て、マスクのパターンが描かれた箇所以外の空地に電子ピーム路光に依る描画状況のチェックと露光及び製造工程の条件の正誤を判断する為の検査パターンを設けた事を特徴とする電子ピーム路光用マスク。



本考案はレジスト膜を電子ビームで照射して所 望のバターンを描画する為に用いる電子ビーム選 光用マスクに関する。

現在電子ビーム路光報量を用いて×1及び×1 U倍のマスク及びレテクルマスクを描画している。 実用マスクを描画しながら装置の信頼性及び安 定性を確認してマスクプロセス全工程の必留アツ プにも鋭数努力している。

マスクプロセスに於ても例えば指面状態或いは 工程の問題が生じたかどりかは本番マスクに就いては



341731

公開実用 昭和 58- 3 31

2

かなり最終工程での検査ではじめて判断でき、そ の使フィードパックをかけ修正、或いはロックア ウトしている。

歩留低下の原因は大別すると描画によるもの成いはマスクプロセスに依るものに分けることができる。 描画に関しては装置の不安定性或いは顕整の不完全性に帰因する。例えば緩幅メレ



(ADUtting error)或いはスキヤン長がその原因として考えられる。一方、マスクプロセスに関しては各工程の条件の再現性の不完全さ成いなこの特徴を反対に利用して貫光現像条件を故意に変えて顧幅を設計値より変化させることにより級個コントロール(critical dimension contion)の再現性の不完全さに依り線幅のパラツキが生じる。但し電子ビーム用マスクに関しては1マスク内線幅のパラツキをは0.1μm以下でありことで問題にしているのは線幅の中心値のパラツキムxである。



x ± △x ± δ x : 設計値 (± 5 δ) △x : 中心値のパラツキ

δ:全体のバラツキ

以上の問題点に関して本発明は通常の無幅などの精密測定機(例えば光波干渉座標測定機)などを使用しないで簡易に顕微鏡を使用して肉限で測定する為のパターンを予じめ本書マスクに設計し描画しておきその検査箇所をチェックすることに依り全体のマスクの品質(特に今回の問題点3ケ)を評価するものである。

従来より例えば側長マーク等がマスクに設けられているが、とれらは先祖の高精度な測定機を用いて測定するもので、内限での検査を意図したものではない。

本考案は以上の点に鑑みて為されたものであつ て、以下に図面を参照しつつ詳述する。

第1図は本考案に係るマスクの正面図であつて、 その中央部に円形のバターン領域(1)が設けられて おり、その四個のコーナ部に、夫々描画日付(2)。 装置名(3)、レベル名(4)、並びにデバイス名(5)が描 かれており、更にバターン領域(1)の両側部に本考 案の特徴とする検査パターン(6)(6)が設けられてい

A

る。この検査パターン(6)(6)の評細は第2図に示されており、上下両端部には緩巾検査に用いる夫々1μmづつ譲印の異つたベースパターン(10(1)が、その中間部は緩幅メレの検査用のセプラパターン(2が夫々抽かれている。また上側のベースパターン(10には 0.2μmのパージアスケール(13が付設されており、セプラパターン(12は単調なセプラ(14)と千島状セプラ(15)とが描かれている。



描画バターンの線幅の検査は目視でパーニアスケール[3]を制定する事に依つて可能で、またそのずれの有無に依つて5μmから1μmまで評価出来る。また下方のペースバターン[1]にはパーニアスケールが設けられておらず、その為に測長機での精密な制定も可能である。

またゼブラ間に於ける離幅ズレを目視で検査する際にはゼプラバターン(12)の単調箇所を監察する学に依つて可能である。即ち第2 図に示す原バターンがビーム走査する学に依つて各ストライプ毎に第3 図のように描かれる事に依つて譲幅のズレの検査が容易に行える。

また各ストライプ間の Y 軸方向のスキャン長の 長短はゼプラバターン(2)の千鳥状ゼプラ(3)の監視 で行える。即ち第5図に示すゼプラバターンが第 6図のように重なり部分が生じて描かれるとスキャン長が長い場合を示し、また逆に第7図のよう に描かれた場合はスキャン長が正規の値より短か かつた夢に該当する。

本考案は以上の説明から明らかな如く、マスクのパターンが描かれた箇所以外の空地に検査パターンを設けたので、精密な測長機を用いる事なく 顕微鏡に依る目視検査が可能となり、迅速に描画 パターンの良否が判断出来、製造工程面での利益 は多大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案マスクの正面図、第2図はその 要部の拡大図、第3図、第4図は描画パターン図、 第5図、第6図、第7図は異つた描画パターン図 であつて、(6)は検査パターン、(10(1))はペースパタ ーン、(12はゼプラパターン、を夫々示している。

新加

<u>~</u>

并阻止

出題人代現人

150.3

经7区

E O E

21:317 21:317 21:317

335点

出順人 三洋 電 機 株式 会 社 代理人 弁理士 佐 野 静 夫

2/2

316

9開実用 昭和 58— 34731

5. 添付書類の目録

11)	明	細	書	1	通
12)	図		面	1	通
(3)	願	書 副	本	1	通
(4)	委	任	状	1	通



手続補 正書(自発)

昭和 56年 11月 25日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和 56 年実用新案登録顯第 128475 号

2. 考案の名称

電子ピーム露光用マスク

3. 補正をする者

実用新案登録出願人

住 所 守口市京阪本通2丁目18番地

名 称(188)三洋電機株式会社

代表者 井 植 薫

4. 代 理 人

住 所 守口市京阪本通2丁目18番地

三洋電機株式会社内

氏 名 弁理士(8550)佐 野 静

連絡先:電話(東京)835-1111特許センター駐在機田

- 5. 補正の対象
 - (1) 明細書の、考案の詳細な説明、の欄
 - (2) 図面
- 6. 補正の内容

(1-1)明細書第2頁第8行目、「……スキヤン長がそ」とあるのを、「……スキャン長の変動がそ」と補正します。

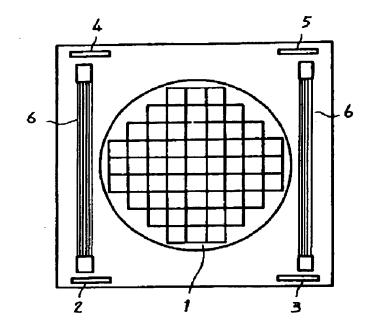


(1-2)明細書第2頁第11行目、「……露光現像条件を故意」とあるのを、「……露光現像条件等を故意」と補正します。

(1-3)明細書第2頁第14行目、「contiol)… …」とあるのを、「control)……」と補正しま す。

(2) 図面中、第1図を別紙の通り補正します。 以 上

第1図



3471 7

出願人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 佐 野 静 大門

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.